# (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

# (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





## (43) Internationales Veröffentlichungsdatum 13. Oktober 2005 (13.10.2005)

# PCT

Deutsch

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/096009 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G01S 7/481

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/051478

(22) Internationales Anmeldedatum:

1. April 2005 (01.04.2005)

(25) Einreichungssprache:

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 60/558,580 2. April 2004 (02.04.2004) US

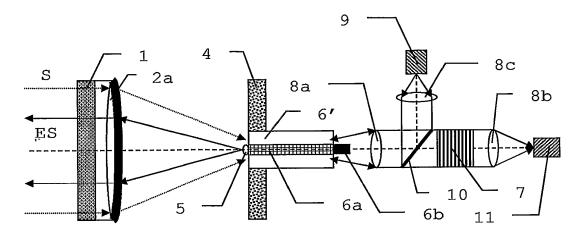
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): LEICA GEOSYSTEMS AG [CH/CH]; Heinrich-Wild-Strasse, CH-9435 Heerbrugg (CH).
- (72) Erfinder: und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BRAUNECKER,

**Bernhard** [DE/CH]; Haldenweg 10, CH-9435 Rebstein (CH). **KIPFER, Peter** [DE/CH]; Neugass 26, CH-9442 Berneck (CH).

- (74) Anwalt: HARMANN, Bernd-Günther; Zusammenschluss 204, Büchel Kaminski & Partner, Patentanwälte Est., Austrasse 79, FL-9490 Vaduz (LI).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: ELECTRONIC DISTANCE METER FEATURING SPECTRAL AND SPATIAL SELECTIVITY
- (54) Bezeichnung: ELEKTRONISCHER ENTFERNUNGSMESSER MIT SPEKTRALER UND RÄUMLICHER SELEKTIVITÄT



(57) Abstract: Disclosed is a distance meter, particularly for telescope arrays in ground-based or space-based applications for detecting surfaces. Said distance meter comprises at least one radiation source for emitting electromagnetic radiation (ES) onto a target that is to be measured, a receiver unit with a sensor (11) for receiving the radiation (S) reflected by the target and deriving distance data, and a first spectral filter component (4). According to the invention, the angular spread of reception of the reflected radiation (S) is limited by means of at least one spatial filter component (6'), especially a fiber laser as a radiation source and receiver component.

(57) Zusammenfassung: In einem Entfernungsmesser, insbesondere für Teleskopanordnungen in erd- oder raumgestützte Anwendungen zur Erfassung von Oberflächen, mit wenigstens einer Strahlungsquelle zur Emission von elektromagnetischer Strahlung (ES) auf ein zu vermessendes Ziel, einer Empfängereinheit mit einem Sensor (11) zum Empfang der von dem Ziel reflektierten Strahlung (S) und zur Ableitung von Entfernungsinformationen und einer ersten spektralen Filterkomponente (4) wird durch wenigstens eine räumliche Filterkomponente (6'), insbesondere durch einen Faserlaser als Strahlungsquelle und Empfängerkomponente, der Empfangswinkelbereich der reflektierten Strahlung (S) eingeschränkt.



# WO 2005/096009 A1

- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- mit geänderten Ansprüchen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

# Elektronischer Entfernungsmesser mit spektraler und räumlicher Selektivität

Die Erfindung betrifft einen elektronischen Entfernungsmesser mit spektraler und räumlicher Selektivität nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

In vielen Anwendungen der Entfernungsmessung, vor allem aber bei LIDAR-Messungen (Light Detecting and Ranging), ein Nutzsignal der Entfernungsmessung aus Strahlungshintergrund gewonnen werden. Dabei kann dessen Intensität um ein Vielfaches über den Intensitäten des Nutzsignals liegen. Allerdings kann dieses Nutzsignal aufgrund seiner Eigenschaften vom Hintergrund spektrale oder räumlich ausgebildete Filter separiert werden. Zumeist wird das Messsignal parallel oder koaxial zur Achse des Senders emittiert, so dass das Signal von der meist diffusen zu vermessenden Oberfläche wieder in der Richtung der Achse des Senders zurückreflektiert Ausserdem kann der spektrale Bereich des wird. werden, die Lichtes so gewählt dass emittierten Hintergrundstrahlung spektral breitbandige durch selektive Reflektion oder Absorption abgetrennt werden kann.

Ein typisches Anwendungsgebiet solcher Entfernungsmesser für luft- oder raumgestützten Anwendungen mit LIDAR-Systemen dar, bei denen ausschliesslich oder parallel zur Aufnahme weiterer Grössen eine Entfernungsmessung zu Objekten oder Oberflächen erfolgt und bei denen ein grosser Anteil von Fremd- oder Störstrahlung empfangen wird.

Besondere Anforderungen gelten hierbei für Systeme, die an Bord von Luft- oder Raumfahrzeugen verwendet werden, strikte Gewichtsrestriktionen existieren. zumeist Zudem treten bei der raumgestützten Anwendung Probleme aufgrund der hohen empfangenen Strahlungsintensitäten und der damit verbundenen thermischen Belastung auf, z.B. durch direkten Sonnenblick oder durch die Eigenstrahlung heisser Oberflächen, wie z.B. Brände oder metallischer der Schmelzen. So sollte ein Satellit, aus zirkumpolaren Bahn die Topographie eines Himmelskörpers mit LIDAR abtastet, grundsätzlich die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Tag- und Nachtseite eines Planeten liefert die Tagseite bewältigen können. Dabei extremen Anteil an Hintergrundstrahlung, aus dem das zu nutzenden LIDAR-Signal gewonnen werden muss. Ähnliche Schwierigkeiten können aber auch bei erdoder luftgestützten Anwendungen über stark strahlendem bzw. reflektierendem Untergrund, wie z.B. Eis, Wasser oder Wüstensand, auftreten.

Zur Unterdrückung bzw. Abschirmung der Hintergrundstrahlung wird ein mehrstufiges Filterungskonzept mit spektralen Breitband-, Schmalbandund örtlichem bzw. räumlichem Filter verwendet.

Der spektral breite Anteil der Filter weist zwei separate, im ultravioletten (UV) bzw. im infraroten (IR) Bereich reflektierende Filter auf.

Die UV-Filterkomponente besteht aus einer dielektrischen Mehrschicht-Beschichtung auf der der Aussenseite zugewandten Seite der Instrumenten-Apertur. Die Filterkomponente kann beispielsweise als Schicht auf

einer ZnSe-Platte in der Apertur angebracht werden, wobei Wellenlängen unterhalb von 600 nm absorptionslos reflektiert werden, höhere Wellenlängen hingegen absorptionslos transmittiert werden. Solche Filter sind sehr komplex, aber durch die Beschränkung auf einen Spektralbereich technisch realisierbar.

Die IR-Filterkomponente ist der UV-Filterkomponente nachgelagert und weist einen Goldspiegel auf, der für dieses Wellenlängenband nicht absorbierend ist. Das ZnSe-Trägermaterial der UV-Filterkomponente wiederum gewährleistet einen absorptionsfreien Strahlungstransport zwischen beiden Spiegeln.

Eine räumliche Filterkomponente wird durch die direkte oder indirekte Fokussierung der Strahlung auf den die verwendeten Sensor bewirkt, wobei Empfang Sensorfläche als Feldblende wirkt. Die Blendenwirkung kann jedoch auch durch eine dem Sensor vorgelagerte Faser ergänzt oder ersetzt werden. Im Falle eines senkrecht, in Nadirausrichtung auf die Oberfläche blickenden Systems fällt dabei die relevante Strahlung unter Null Grad ein. Zur Fokussierung kann die der Aussenseite abgewandte Seite der ZnSe-Platte geeignet ausgeformt als einzelne Linse oder z.B. aber auch werden, Linsenanordnung. Die Goldschicht der IR-Filterkomponente oder nahe der Brennebene der Linse dann i.n ist angeordnet, so dass im Zusammenwirken jegliche ausserhalb der Nadirrichtung einfallende Strahlung reflektiert wird.

Die spektral schmalbandige Filterkomponente ist kompakt ausgeführt, z.B. als Fabry-Perot-Interferometer oder Fiber-Grating, mit einer Bandbreite von < 1 nm um die

LIDAR-Wellenlänge, so dass in Nadirrichtung jegliche Strahlung ausserhalb dieses Bereichs unterdrückt wird.

Durch die mehrstufige Selektion der einfallenden Strahlung kann die Nutzstrahlung des LIDAR-Systems von der Hintergrundstrahlung getrennt werden, wobei durch die Reflektion eine Aufheizung der Anordnung vermieden wird. Diese ,Thermal Load' stellt insbesonders bei Satelliten eine kritische und zu minimierende Grösse dar, da die nötige Kühlleistung von der vorhandenen Energieversorgung genommen werden muss. Somit können Aufnahmen gegenüber stark emittierenden Oberflächen, wie z.B. der Tagseite eines sonnennahen Planeten, durchgeführt werden, insbesondere ohne spezielle Kühlvorrichtungen, zu Verringerungen der Masse um ca. 1,3 kg führt.

die Anordnung bereits Gleichzeitig ist durch eine besonders kompakte Struktur möglich, beispielsweise auch zweidimensionale Anordnungen erlaubt. So kann die Innenseite der ZnSe-Platte als 10 x Multilinsenanordnung (Lenslet-Array) ausgebildet werden, dass bei gleicher numerischer Apertur eine kurze Brennweite und somit eine kurze Bauweise erreichbar ist. Die Linsen können die empfangene Strahlung in Eintrittsöffnung einer nachgeordneten Faser lenken, wobei diese Fasern entweder zu jeweils einem eigenen Detektor, oder aber auch zu einem gemeinsamen Detektor geführt werden. Zwischen Faserende und Detektor kann dabei schmalbandige Filterkomponente angeordnet sein. Verbindung und mechanische Fixierung von Linsenanordnung ist durch eine hexagonale, wabenartige Struktur aus Beryllium realisierbar, so dass bei geringem Gewicht belastbare Strukturen gewährleistbar sind.

Durch die Zuordnung einzelner Fasern zu jeweils einem eigenen Detektor kann die detektorseitige Redundanz des Systems erhöht oder sogar in Hinblick auf die Detektion von Einzelphotonen ausgebildet werden, ohne dass grössere Hardware-Modifikationen notwendig werden.

Ein verbleibender Nachteil ist jedoch die räumliche Aufteilung von Sender und Empfängerkomponenten. Obwohl dargestellte Ausführungsmöglichkeit die kompakter Aufbau grundsätzlich realisierbar ist, weisen Empfänger getrennte Sender und einen dennoch unterschiedlichen Strahlgang und einen Versatz ihrer Achsen auf. Ausserdem müssen in eine Anordnung verschiedene Typen von Komponenten integriert werden, was erhöhter technischer Komplexität und gesteigertem Aufwand bei der Fertigung führt. Zudem sind aufgrund der zur Verfügung stehenden Fläche die Leistungen von Sender und Empfänger beschränkt, da eine Zunahme von Zahl oder der Sendeaperturen die der Empfängeraperturen Fläche reduziert.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen Entfernungsmesser, insbesondere für Teleskopsysteme bereitzustellen, der baulich vereinfacht ist.

Eine weitere Aufgabe besteht in der Bereitstellung eines Entfernungsmessers mit verbesserter Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Raum-, Flächen- und Gewichtsgrenzen.

Diese Aufgaben werden erfindungsgemäss durch die Gegenstände des Anspruchs 1 oder der abhängigen Ansprüche gelöst bzw. die Lösungen weitergebildet.

Die Erfindung betrifft einen elektronischen Entfernungsmesser mit spektraler und räumlicher Selektivität, insbesondere für Teleskopanordnungen für erd- oder raumgestützte Anwendungen.

Erfindungsgemäss wird die den spektral breitbandigen Filterkomponenten nachgeordnete Faser durch einen Faserlaser gebildet, der als gemeinsame Komponente für Sender und Empfänger Verwendung findet. Hierbei wird durch einen Pumplaser Licht erzeugt und in eine der Stirnflächen des Faserlasers eingekoppelt. Die erzeugte Laseremission wird zur Vermessung verwendet und beim nach Passieren der breitbandigen Empfang Filterkomponenten wieder in den Faserlaser, nun jedoch von der anderen Stirnseite her, eingekoppelt und durch diesen geführt. Da Pump- und Laserlicht unterschiedliche Bereiche aufweisen, können beide Anteile spektrale separiert werden. Zudem kann eine voneinander Zeitdiskriminierung eingeführt werden, die den Zeitverzug durch die endliche Laufzeit des Lidarsignals zurück berücksichtigt. Nach Verlassen des Faserlasers wird das reflektierte Licht über die schmalbandige Filterkomponente auf den Sensor geführt.

Weitere Einzelheiten der Erfindung sowie verschiedene Ausführungsformen werden anhand der Zeichnungen schematisch und beispielhaft dargestellt. Im einzelnen zeigen

Fig. 1 die schematische Darstellung der Wirkung der breitbandigen Filterkomponenten;

- Fig. 2 die schematische Darstellung des Zusammenwirkens der verschiedenen Komponenten;
- Fig. 3 die schematische Darstellung einer ersten erfindungsgemässen Ausführungsform und
- Fig.4 die schematische Darstellung der
  Anordnungsbeziehung zur Realisierung einer
  zweiten erfindungsgemässen Ausführungsform.

die Wirkung breitbandigen Ιn Fig.1 wird der schematisch Filterkomponenten erläutert. Unter verschiedenen Winkeln einfallende Strahlung S trifft auf die UV-Filterkomponente 1 als zweiter spektraler welche den UV-Anteil UV der Filterkomponente, einfallenden Strahlung S reflektiert. Der Rest wird über ZnSe-Platte 2 geführt, welche eine ausgeformte Linsenstruktur 2a aufweist. Die Linse 2a trägt eine Antireflexbeschichtung 3 zur Verbesserung der Transmission zurückreflektierter Strahlung. Durch diese Anordnung wird auch der infrarote Anteil IR der Strahlung transmittiert, welcher jedoch nach dem Durchgang von IR-Filterkomponente 4 als erster spektraler einer Filterkomponente zurückreflektiert wird, so dass einem erneuten Durchgang durch die ZnSe-Platte 2 und die 1 IR den der IR-Anteil UV-Filterkomponente Entfernungsmesser wieder verlässt.

Fig.2 zeigt die schematische Darstellung des Zusammenwirkens der verschiedenen weiteren Komponenten. Nach der ersten in Fig.1 erläuterten Filterung trifft die verbleibende Strahlung auf die räumliche Filterkomponente

6, welche hier als Faser ausgebildet ist. Gleichermassen kann diese Wirkung jedoch auch durch eine Blende oder die Begrenztheit einer Sensorfläche bewirkt werden. Die IR-Filterkomponente 4 ist in den Fokus bzw. Fasereingang verschoben, wobei die hier gewählte Darstellung rein schematisch ist und insbesondere die Grössenverhältnisse Faser und IR-Filterkomponente 4 nicht dargestellt sind. Jegliche ausserhalb der Nadirrichtung Strahlung wird durch diese Anordnung einfallende reflektiert. Richtungsselektion durch Nach der die räumliche Filterkomponente 6 erfolgt ein weiterer Selektionsschritt durch die schmalbandige 7 Filterkomponente als dritter spektraler Filterkomponente, welche beispielsweise als Fabry-Perotreflektierende Interferometer oder Gitterstruktur ausgebildet sein kann. Durch das Zusammenwirken der Komponenten wird die einfallende Strahlung S hinsichtlich ihrer spektralen und Richtungsanteile separiert, wobei ein Grossteil der Strahlung reflektiert wird, um ein des Aufheizen Entfernungsmessers zu vermeiden zumindest zu vermindern. Zur Vereinfachung sind weitere Komponenten des Strahlgangs, wie z.B. Linsen, in dieser Darstellung weggelassen.

beschreibt die schematische Darstellung einer ersten erfindungsgemässen Ausführungsform mit den Fig.2 dargestellten Filterschritten. Fig.1 und Einfallende Strahlung S wird über die UV-Filterkomponente 1, ZnSe-Platte 2 mit der Linsenstruktur 2a und die IR-Filterkomponente 4 geführt. Nach dem Durchgang durch diese IR-Filterkomponente 4 erfolgt eine Einkopplung der Strahlung entweder in den multimodigen Teil der Faser (Fall A) oder aber über eine Mikrolinse 5 in den aktiven

intensitätsmässigen Nachverstärkung 6a zur Faserkern Im ersteren Fall muss das detektorseitig gelegene Ende der Faser mit einem Intensitätsstop versehen werden, im Fall B jedoch mit einem schnellen Schalter, z.B. in Art eines Q-Switches. Im Fall B erfolgt dann eine zeitliche Trennung von Emission des Faserlasers Durchschalten zum Sensor 11, so dem geöffnetem Schalter der Faserkern 6a als Nachverstärker Faserregionen wirken zusätzlich Beide räumlicher Filter. Der Faserlaser weist beispielsweise einen aktiven Faserkern 6a von 4 Mikrometern Durchmesser auf, wobei die Multimodestruktur einen Durchmesser von ca. 100 Mikrometern besitzt. In der Multimodestruktur wird die empfangene Strahlung S durch den Faserlaser geführt und schliesslich über eine erste Linse 8a, einen Strahlteiler 10, die schmalbandige dichroitischen Filterkomponente 7 und eine zweite Linse 8b auf geführt. Parallel zu diesem 11 Sensor die Anordnung jedoch Empfangsstrahlengang wird auch zur Emission der Messung zur erfindungsgemäss ES verwendeten. Zu verwendeten Messstrahlung deren Erzeugung emittiert eine Pumplichtquelle 9 Licht, welches dritte Linse 8c kollimiert und über den durch eine Strahlteiler 10 und die erste Linse 8a in den Faserlaser eingekoppelt wird. Zur Vermeidung von negativen Einflüssen der Laseremission des Faserlasers auf Komponenten des Empfängers, insbesondere auf den Sensor der Faserlaser ein empfängerseitiges 11, weist Abschlusselement 6b auf, welches den aktiven Faserkern 6a abdeckt. Die vom Faserlaser Messstrahlung ES wird über eine Teleskopanordnung Mikrolinse 5 und Linsenstruktur 2a in das für Emission gewünschte Strahlprofil gebracht. Die optisches

Faser wird somit in einem Vorwärts-Betriebsmodus Faserlaser im Emissionsmode betrieben, wohingegen einem Rückwärts-Betriebsmodus die Faser als räumliche Filterkomponente 6' des Empfängers dient. Durch diese Emission zweifache Nutzung werden und Detektion vermittels derselben wesentlichen optischen Komponenten eine bewirkt, so dass bauliche Vereinfachung welche Vorteile in Hinblick auf Raumund Gewichtsrestriktionen bietet.

Eine Zusammenfassung von mehreren Fasen zu einer zweiten erfindungsgemässen Ausführungsform zeigt Fig.4. Dargestellt ist rein schematisch die Anordnungsbeziehung Realisierung einer der Fasern zur zweiten erfindungsgemässen Ausführungsform. Die ZnSe-Platte 2', weist nun mehrere Linsenstrukturen 2a' denen Multilinsenarray auf, jeweils eine Faser räumliche Filterkomponente 6' zugeordnet ist. jeweiliger Linsenstruktur 2a' und dem zugeordneten Fasereingang ist die IR-Filterkomponente 4 angebracht. Diese kann als durchgehende Struktur, aber auch für jede Faser separat ausgebildet werden. Zur Vereinfachung der Darstellung sind weitere Komponenten, wie z.B. Mikrolinsen, nicht dargestellt. Von jeder Faser wird als Messstrahlung ESFaserlaser erzeugt, die wiederum vermittels der zugeordneten Linsenstruktur 2a' emittiert wird.

Hierbei können die den Fasern nachgelagerten Komponenten ebenfalls für jede Faser separat oder aber für alle oder mehrere Fasern gemeinsam ausgebildet sein bzw. genutzt werden. So kann jeweils einer Faser ein einzelner Sensor zugeordnet werden. Alternativ kann aber auch die

Strahlung mehrerer Fasern auf einen gemeinsamen Sensor geführt werden. Ebenfalls können mehrere Fasern von einer gemeinsamen Lichtquelle gepumpt werden oder aber, wie in Fig.3 gezeigt, über eine eigene Pumplichtquelle verfügen.

Durch die Ausbildung jeder Faser als Empfänger und Sender kann eine Standardisierung der verschiedenen Aperturen in einer Anordnung erreicht werden, so dass sowohl fertigungs- und betriebstechnische Vorteile, wie z.B. koaxiale Anordnung von Sender und Empfänger, folgen, aber auch eine optimierte Nutzung des zur Verfügung stehenden Raums bzw. der Fläche und des Gewichts erreicht werden kann.

# Patentansprüche

- Entfernungsmesser, insbesondere für Teleskopanordnungen in erd- oder raumgestützte Anwendungen zur Erfassung von Oberflächen, mit wenigstens
  - einer Strahlungsquelle zur Emission von elektromagnetischer Strahlung (ES), insbesondere von Laserlicht, auf ein zu vermessendes Ziel,
  - einer Empfängereinheit mit einem Sensor (11) zum Empfang der von dem Ziel reflektierten Strahlung (S) und zur Ableitung von Entfernungsinformationen aus der empfangenen Strahlung, insbesondere nach dem Pulslaufzeitoder Phasenmeßverfahren,
  - einer ersten spektralen Filterkomponente (4),
     insbesondere einem IR-Filter,

#### gekennzeichnet durch

wenigstens eine räumliche Filterkomponente (6,6'), wobei die räumliche Filterkomponente (6,6') so ausgebildet und angeordnet ist, dass der Empfangswinkelbereich der reflektierten Strahlung (S) eingeschränkt wird.

2. Entfernungsmesser nach Anspruch 1,

## dadurch gekennzeichnet, dass

die räumliche Filterkomponente (6,6') als optisch leitfähige Faser (6) ausgebildet ist, insbesondere mit einer in Empfangsrichtung vorgeschalteten Mikrolinse (5).

3. Entfernungsmesser nach einem der vorangehenden Ansprüche,

### dadurch gekennzeichnet, dass

die räumliche Filterkomponente (6') ein Faserlaser mit Multimode-Mantel und aktivem Faserkern (6a) ist.

4. Entfernungsmesser nach Anspruch 3,

# dadurch gekennzeichnet, dass

die reflektierte Strahlung (S) durch den Multimode-Mantel geführt wird, insbesondere mit einer optischen Abdeckung (6b) zwischen dem Faserkern (6a) und dem Sensor (11).

5. Entfernungsmesser nach Anspruch 3,

# dadurch gekennzeichnet, dass

die reflektierte Strahlung (S) durch den aktiven Faserkern (6a) geführt wird, insbesondere mit einem optischen Schalter zwischen dem Faserkern und dem Sensor (11).

6. Entfernungsmesser nach einem der vorangehenden Ansprüche,

### gekennzeichnet durch

eine zweite spektrale Filterkomponente (1), insbesondere einen der ersten spektralen Filterkomponente (4) in Empfangsrichtung vorgelagerten UV-Filter.

7. Entfernungsmesser nach einem der vorangehenden Ansprüche,

# gekennzeichnet durch

eine schmalbandige dritte spektrale Filterkomponente (7) zwischen erster spektraler Filterkomponente (4) und Sensor (11), insbesondere mit einer spektralen

Breite von weniger als 1 nm um die Wellenlänge der emittierten Strahlung (ES).

8. Entfernungsmesser nach Anspruch 7,

# dadurch gekennzeichnet, dass

die dritte spektrale Filterkomponente (7) eine interferometrische und/oder eine räumlich periodische Struktur ist, vorzugsweise ein Fabry-Perot-Interferometer oder eine reflektierende Gitterstruktur.

9. Entfernungsmesser nach einem der der vorangehenden Ansprüche,

# gekennzeichnet durch

wenigstens zwei räumliche Filterkomponenten (6,6'), insbesondere mit einem zugeordneten Multilinsenarray (2a'), vorzugsweise wobei das Multilinsenarray (2a') als Struktur einer ZnSe-Platte (2') ausgebildet ist.

10. Entfernungsmesser nach Anspruch 9,

### dadurch gekennzeichnet, dass

räumliche Filterkomponenten (6,6') und Multilinsenarray (2a') durch eine hexagonale wabenartige Struktur, insbesondere aus Beryllium, fixiert sind.

#### 15 GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

[beim Internationalen Büro am 25. August 2005 (25.08.05) eingegangen; ursprüngliche Ansprüche 1-10 durch geänderte Ansprüche 1-10 ersetzt (3 Seiten)]

- Entfernungsmesser, insbesondere für Teleskopanordnungen in erd- oder raumgestützte Anwendungen zur Erfassung von Oberflächen, mit wenigstens
  - einer Strahlungsquelle zur Emission von elektromagnetischer Strahlung (ES), insbesondere von Laserlicht, auf ein zu vermessendes Ziel,
  - einer Empfängereinheit mit einem Sensor (11) zum Empfang der von dem Ziel reflektierten Strahlung (S) und zur Ableitung von Entfernungsinformationen aus der empfangenen Strahlung nach dem Pulslaufzeit- oder Phasenmeßverfahren,
  - einer ersten spektralen Filterkomponente (4),
     insbesondere einem IR-Filter,

#### gekennzeichnet durch

wenigstens eine räumliche Filterkomponente (6,6'), wobei die räumliche Filterkomponente (6,6') so ausgebildet und angeordnet ist, dass der Empfangswinkelbereich der reflektierten Strahlung (S) eingeschränkt wird.

- 2. Entfernungsmesser nach Anspruch 1,
  - dadurch gekennzeichnet, dass

die räumliche Filterkomponente (6,6') als optisch leitfähige Faser (6) ausgebildet ist, insbesondere mit einer in Empfangsrichtung vorgeschalteten Mikrolinse (5).

3. Entfernungsmesser nach einem der vorangehenden Ansprüche,

# GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

[beim Internationalen Büro am 25. August 2005 (25.08.05) eingegangen; ursprüngliche Ansprüche 1-10 durch geänderte Ansprüche 1-10 ersetzt (3 Seiten)]

#### dadurch gekennzeichnet, dass

die räumliche Filterkomponente (6') ein Faserlaser mit Multimode-Mantel und aktivem Faserkern (6a) ist.

4. Entfernungsmesser nach Anspruch 3,

#### dadurch gekennzeichnet, dass

die reflektierte Strahlung (S) durch den Multimode-Mantel geführt wird, insbesondere mit einer optischen Abdeckung (6b) zwischen dem Faserkern (6a) und dem Sensor (11).

5. Entfernungsmesser nach Anspruch 3,

# dadurch gekennzeichnet, dass

die reflektierte Strahlung (S) durch den aktiven Faserkern (6a) geführt wird, insbesondere mit einem optischen Schalter zwischen dem Faserkern und dem Sensor (11).

6. Entfernungsmesser nach einem der vorangehenden Ansprüche,

#### gekennzeichnet durch

eine zweite spektrale Filterkomponente (1), insbesondere einen der ersten spektralen Filterkomponente (4) in Empfangsrichtung vorgelagerten UV-Filter.

7. Entfernungsmesser nach einem der vorangehenden Ansprüche,

#### gekennzeichnet durch

eine schmalbandige dritte spektrale Filterkomponente (7) zwischen erster spektraler Filterkomponente (4) und Sensor (11), insbesondere mit einer spektralen

# GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

[beim Internationalen Büro am 25. August 2005 (25.08.05) eingegangen; ursprüngliche Ansprüche 1-10 durch geänderte Ansprüche 1-10 ersetzt (3 Seiten)]

Breite von weniger als 1 nm um die Wellenlänge der emittierten Strahlung (ES).

8. Entfernungsmesser nach Anspruch 7,

## dadurch gekennzeichnet, dass

die dritte spektrale Filterkomponente (7) eine interferometrische und/oder eine räumlich periodische Struktur ist, vorzugsweise ein Fabry-Perot-Interferometer oder eine reflektierende Gitterstruktur.

9. Entfernungsmesser nach einem der der vorangehenden Ansprüche,

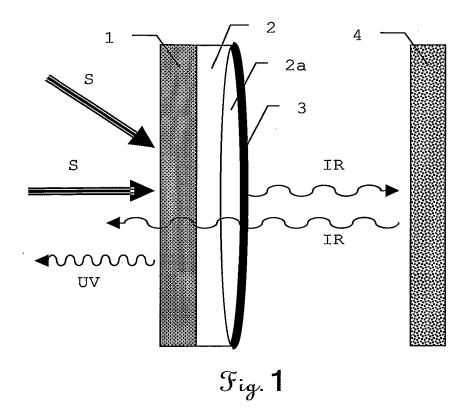
#### gekennzeichnet durch

wenigstens zwei räumliche Filterkomponenten (6,6'), insbesondere mit einem zugeordneten Multilinsenarray (2a'), vorzugsweise wobei das Multilinsenarray (2a') als Struktur einer ZnSe-Platte (2') ausgebildet ist.

10. Entfernungsmesser nach Anspruch 9,

#### dadurch gekennzeichnet, dass

räumliche Filterkomponenten (6,6') und Multilinsenarray (2a') durch eine hexagonale wabenartige Struktur, insbesondere aus Beryllium, fixiert sind.



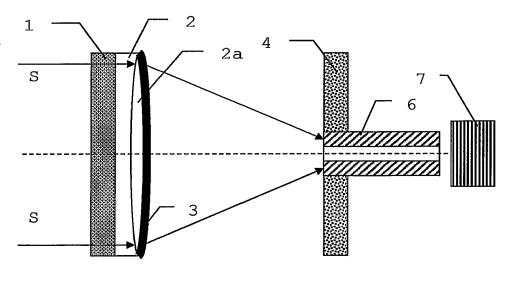
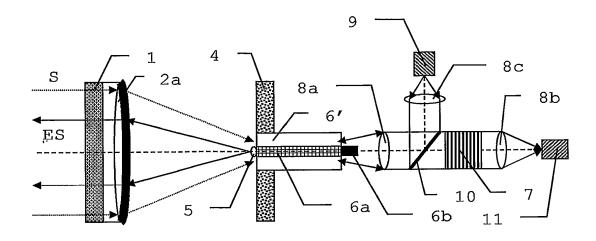
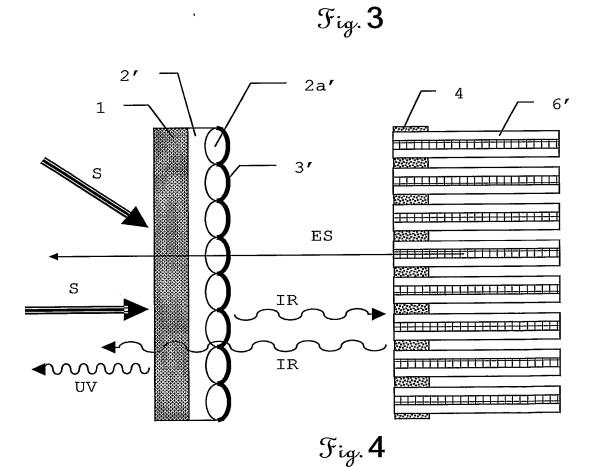


Fig. 2

- 2/2 -





### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interponal Application No PCT/EP2005/051478

A. CLA	SSIFIC	ATION (	OF SUBJ	ECT MAT	TER
IPC	7	G018	7/481		

20 June 2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 GO1S

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ, WPI Data

0. 0000	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the r	Relevant to claim No.	
X	MORVAN L ET AL: "Optically prelidar-radar" PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICA ENGINEERING SPIE-INT. SOC. OPT. vol. 4377, 2001, pages 284-293, XP002332680 ISSN: 0277-786X abstract; figures 1,3 Kapitel 1, 2.2, 5.2	AL.	1-3,5-10
X	US 6 181 412 B1 (POPESCU ALEXANDET AL) 30 January 2001 (2001-01-abstract; figure 2 column 1, line 34 - column 4, li	-30)	1,2
X Furt	ner documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are li	sted in annex.
"A" docume consid "E" earlier filing c "L" docume which citatio "O" docum other "P" docume	ent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance document but published on or after the international late ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	"T" later document published after the or priority date and not in conflict cited to understand the principle invention  "X" document of particular relevance; cannot be considered novel or convidered involve an inventive step when the considered to involve document is combined with one ments, such combination being on the art.  "8" document member of the same possible."	t with the application but or theory underlying the the claimed invention annot be considered to ne document is taken alone the claimed invention an inventive step when the or more other such docupobylous to a person skilled

01/07/2005

Grübl, A

Authorized officer

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermonal Application No PCT/EP2005/051478

		PCT/EP2005/051478				
	(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
A	FR 2 844 603 A (BALUTEAU JEAN MICHEL) 19 March 2004 (2004-03-19) abstract; figures 1,2 pages 1-4	1,2				
Α	LEDEBUHR ARNO G ET AL: "HiRes camera and lidar ranging system for the Clementine mission" PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE, BELLINGHAM, VA, US, vol. 2472, 20 April 1995 (1995-04-20), pages 62-81, XP009015978 ISSN: 0277-786X Kapitel "Introduction", "Receiver Optical System", figure 3	1,2,10				
А	DE 102 00 362 A1 (BODENSEEWERK GERAETETECHNIK GMBH) 24 July 2003 (2003-07-24)					
A	FISCHER K W ET AL: "VISIBLE WAVELENGTH DOPPLER LIDAR FOR MEASUREMENT OF WIND AND AEROSOL PROFILES DURING DAY AND NIGHT" OPTICAL ENGINEERING, SOC. OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS. BELLINGHAM, US, vol. 34, no. 2, 1 February 1995 (1995-02-01), pages 499-511, XP000490738 ISSN: 0091-3286					

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermional Application No PCT/EP2005/051478

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 6181412	В1	30-01-2001	FR	2780163 A1	24-12-1999
FR 2844603	Α	19-03-2004	FR	2844603 A3	19-03-2004
DE 10200362	A1	24-07-2003	EP US	1335457 A2 2003202168 A1	13-08-2003 30-10-2003

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interpionales Aktenzeichen PCT/EP2005/051478

A.	KL	ASSIFIZ	ZIERUNG DE	ES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IJ	PK	7	G01S7/	481

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) IPK  $\,\,7\,$  G01S

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ, WPI Data

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	MORVAN L ET AL: "Optically pre-amplified lidar-radar" PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING SPIE-INT. SOC. OPT. ENG USA, Bd. 4377, 2001, Seiten 284-293, XP002332680 ISSN: 0277-786X Zusammenfassung; Abbildungen 1,3 Kapitel 1, 2.2, 5.2	1-3,5-10
X	US 6 181 412 B1 (POPESCU ALEXANDRU FLORIN ET AL) 30. Januar 2001 (2001-01-30) Zusammenfassung; Abbildung 2 Spalte 1, Zeile 34 - Spalte 4, Zeile 50 	1,2

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	<ul> <li>*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</li> <li>*X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>*Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist</li> <li>*&amp;* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</li> </ul>
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche  20. Juni 2005	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 01/07/2005
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Grübl, A

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Into Jonales Aktenzeichen
PCT/EP2005/051478

	(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden	Teile	Betr. Anspruch Nr.			
A	FR 2 844 603 A (BALUTEAU JEAN MICHEL) 19. März 2004 (2004-03-19) Zusammenfassung; Abbildungen 1,2 Seiten 1-4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,2			
A	LEDEBUHR ARNO G ET AL: "HiRes camera and lidar ranging system for the Clementine mission" PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE, BELLINGHAM, VA, US, Bd. 2472, 20. April 1995 (1995-04-20), Seiten 62-81, XP009015978 ISSN: 0277-786X Kapitel "Introduction", "Receiver Optical System", Abbildung 3		1,2,10			
<b>,</b>	DE 102 00 362 A1 (BODENSEEWERK GERAETETECHNIK GMBH) 24. Juli 2003 (2003-07-24)					
A	FISCHER K W ET AL: "VISIBLE WAVELENGTH DOPPLER LIDAR FOR MEASUREMENT OF WIND AND AEROSOL PROFILES DURING DAY AND NIGHT" OPTICAL ENGINEERING, SOC. OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS. BELLINGHAM, US, Bd. 34, Nr. 2, 1. Februar 1995 (1995-02-01), Seiten 499-511, XP000490738 ISSN: 0091-3286					

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intermenales Aktenzeichen
PCT/EP2005/051478

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 6181412	B1	30-01-2001	FR	2780163 A1	24-12-1999
FR 2844603	Α	19-03-2004	FR	2844603 A3	19-03-2004
DE 10200362	A1	24-07-2003	EP US	1335457 A2 2003202168 A1	13-08-2003 30-10-2003